PAT-NO:

JP02003071583A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2003071583 A

TITLE:

LASER BEAM MACHINING HEAD AND CUTTING/WELDING METHOD

USING THE SAME

PUBN-DATE:

March 11, 2003

INVENTOR-INFORMATION:

COUNTRY NAME TSUBOTA, SHUHO N/A BEPPU, SEIJI N/A AKAHA, TAKASHI SAIKI, HIDEO N/A N/A KOMURO, TOSHIYA N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY MITSUBISHI HEAVY IND LTD N/A

JP2001261114 APPL-NO:

APPL-DATE: August 30, 2001

INT-CL (IPC): B23K026/06, B23K026/02 , B23K026/08 , B23K026/14

ABSTRACT:

[

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laser beam machining head capable of forming a parallel laser beam with a small diameter and cutting even a thick plate with a constant kerf width, and capable of welding satisfactorily even a narrow grooved thick plates.

SOLUTION: A converged laser beam 4 contracted by a converging optical system 3, which converges a laser beam 2 introduced from an optical fiber 1 and emits, is formed into a parallel laser beam 12, which is a parallel ray with a long focus, by a parallel ray optical system 11 composed of flat-concave lenses or both concave lenses, and this parallel laser beam 12 is made to emit toward a member 5 to be machined.

COPYRIGHT: (C) 2003, JPO

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-71583 (P2003-71583A)

(43)公開日 平成15年3月11日(2003.3.11)

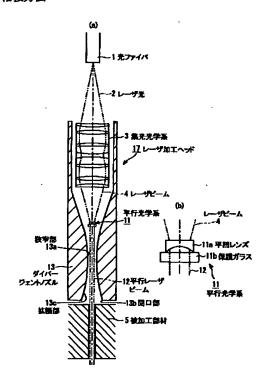
		B 2 3 K 26		A	E068	
26/08 26/14 (21)出顧番号 特顧2		26	3/02			
26/08 26/14 (21)出顧番号 特顧2		25	3/02	_		
26/14 (21)出顧番号 特顧2		26/02		С		
(21)出願番号 特願2		25	6/08	В	В	
		26/14		Z		
		審査請求	未請求 請求	項の数11 OL	(全 12 頁)	
(22) 出窗口 亚成1	2001-261114(P2001-261114)	(71)出顧人	000006208 三菱重工業株式会社			
(22) 出窗口 平成1						
AND THE I WAS	13年8月30日(2001.8.30)		東京都千代田区丸の内二丁目5番1号			
		(72)発明者	坪田 秀峰			
			兵庫県高砂市	荒井町新浜二丁	31番1号	
			三菱重工業株	式会社高砂研究	孙	
		(72)発明者	別府 征二			
				荒井町新浜二丁		
			三菱重工業株	式会社高砂研究		
		(74)代理人	100078499			
			弁理士 光石	伊郎 (外24	各)	
		1				

(54) 【発明の名称】 レーザ加工ヘッド及びこれを用いる切断・溶接方法

(57)【要約】

【課題】 細径の平行レーザビームを形成し、厚板であっても一定のカーフ幅で切断することができ、また狭開 先の厚板であっても良好に溶接を行うことができるレー ザ加工ヘッドを提供する。

【解決手段】 光ファイバ1により導かれたレーザ光2を集光して出射する集光光学系3で集光して絞り込んだ集光レーザビーム4を、平凹レンズ又は両凹レンズで構成した平行光光学系11で長焦点の平行光である平行レーザビーム12に成形し、この平行レーザビーム12を被加工部材5に向け照射するようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入射したレーザ光を集光して出射する集 光光学系と、

この集光光学系で集光して絞り込んだ集光レーザビーム を入射して、これを平行光である平行レーザビームに成 形して出射する平行光光学系とを有することを特徴とす るレーザ加工ヘッド。

【請求項2】 〔請求項1〕に記載するレーザ加工ヘッ ドにおいて、

集光光学系は、これが出射する集光レーザビームの収差 10 を除去するよう複数枚のレンズを組み合わせた組レンズ で構成したことを特徴とするレーザ加工ヘッド。

【請求項3】 〔請求項1〕又は〔請求項2〕に記載す るレーザ加工ヘッドにおいて、

平行光光学系から出射された平行レーザビームを反射す る反射体を有するとともに、この反射体を回動軸回りに 揺動することにより前記平行レーザビームを被加工部材 の加工部位において所定幅で揺動させる揺動手段を有す ることを特徴とするレーザ加工ヘッド。

【請求項4】 〔請求項1〕又は〔請求項2〕に記載す 20 るレーザ加工ヘッドにおいて、

平行光光学系から出射された平行レーザビームを入射し て、これを絞り、横断面形状が線状の線状レーザビーム となるように成形するシリンドリカルレンズを有するこ とを特徴とするレーザ加工ヘッド。

【請求項5】 〔請求項1〕又は〔請求項2〕に記載す るレーザ加工ヘッドにおいて、

当該レーザ加工ヘッドの先端部にアシストガスを噴射す るダイバージェントノズルを設けたことを特徴とするレ ーザ加工ヘッド。

【請求項6】 〔請求項1〕、〔請求項2〕、〔請求項 4〕又は〔請求項5〕の何れか一つに記載するレーザ加 エヘッドと、

被加工部材の上方若しくは下方、又は上方及び下方に配 設され、被加工部材の切断部位の状態を検出する状態検 出センサと、

状態検出センサの出力信号を解析して加工部位の状態を 表す情報を出力するデータ解析手段と、

前記加工ヘッドに向けてレーザ光を出射するレーザ発振 器の出力、波形等を、前記データ解析手段の情報に基づ 40 き制御するレーザ制御手段と、

加工ヘッドの先端部から切断部位に向けて噴射するアシ ストガスを供給するアシストガス供給手段と、

前記データ解析手段が出力する切断部位の情報に基づき アシストガス供給手段を介して供給するアシストガスの 供給量等を制御するアシストガス制御手段と、

前記加工ヘッドを被加工部材の切断線に沿って走行させ る駆動源の駆動速度等を制御する加工ヘッド走行制御手 段とを有することを特徴とするレーザ切断装置。

【請求項7】 〔請求項3〕に記載するレーザ加工へッ 50 き制御するレーザ制御手段と、

ドと、

被加工部材の上方若しくは下方、又は上方及び下方に配 設され、被加工部材の切断部位の状態を検出する状態検 出センサと、

2

状態検出センサの出力信号を解析して切断部位の状態を 表す情報を出力するデータ解析手段と、

前記加工ヘッドに向けてレーザ光を出射するレーザ発振 器の出力、波形等を、前記データ解析手段の情報に基づ き制御するレーザ制御手段と、

加工ヘッドの先端部から切断部位に向けて噴射するアシ ストガスを供給するアシストガス供給手段と、

前記データ解析手段が出力する切断部位の情報に基づき アシストガス供給手段を介して供給するアシストガスの 供給量等を制御するアシストガス制御手段と、

前記加工ヘッドを被加工部材の切断線に沿って走行させ る駆動源の駆動速度等を制御する加工ヘッド走行制御装 置と、

加工ヘッド走行制御装置が出力する加工ヘッドの走行速 度指令に基づき加工ヘッドの走行と同期して平行レーザ ビームを加工ヘッドの走行方向に振るよう前記加工ヘッ ドの反射体の揺動を制御する揺動制御手段とを有するこ とを特徴とするレーザ切断装置。

【請求項8】 〔請求項1〕又は〔請求項2〕に記載す るレーザ加工ヘッドと、

被加工部材の上方若しくは下方、又は上方及び下方に配 設され、被加工部材の溶接部位の状態を検出する状態検 出センサと、

状態検出センサの出力信号を解析して溶接部位の状態を 表す情報を出力するデータ解析手段と、

30 前記加工ヘッドに向けてレーザ光を出射するレーザ発振 器の出力、波形等を、前記データ解析手段の情報に基づ き制御するレーザ制御手段と、

溶接部位にフィラワイヤを供給するフィラワイヤ供給手 段と、

前記データ解析手段が出力する溶接部位の情報に基づき フィラワイヤ供給手段を介して供給するフィラワイヤの 供給速度等を制御するフィラワイヤ供給制御手段と、

前記加工ヘッドを溶接部材の加工線に沿って走行させる 駆動源の走行速度等を制御する加工ヘッド走行制御装置 とを有することを特徴とするレーザ溶接装置。

【請求項9】 〔請求項3〕に記載するレーザ加工ヘッ

被加工部材の上方若しくは下方、又は上方及び下方に配 設され、被加工部材の溶接部位の状態を検出する状態検 出センサと、

状態検出センサの出力信号を解析して溶接部位の状態を 表す情報を出力するデータ解析手段と、

前記加工ヘッドに向けてレーザ光を出射するレーザ発振 器の出力、波形等を、前記データ解析手段の情報に基づ

20

3

溶接部位にフィラワイヤを供給するフィラワイヤ供給手 段と、

前記データ解析手段が出力する溶接部位の情報に基づき フィラワイヤ供給手段を介して供給するフィラワイヤの 供給速度等を制御するフィラワイヤ供給制御手段と、

前記加工ヘッドを被加工部材の溶接線に沿って走行させ る駆動源の駆動速度等を制御する加工ヘッド走行制御装 置と、

加工ヘッド走行制御装置が出力する加工ヘッドの走行速 度指令に基づき加工ヘッドの走行と同期して平行レーザ 10 ビームを溶接部位の幅方向に振るよう前記加工ヘッドの 反射体の揺動を制御する揺動制御手段とを有することを 特徴とするレーザ溶接装置。

【請求項10】 レーザ光を集光して絞り込んだ集光レ ーザビームを平行光である平行レーザビームに成形し、 この平行レーザビームをアシストガスとともに被加工部 材の切断部位に供給してこの被加工部材を切断すること を特徴とするレーザ切断方法。

【請求項11】 レーザ光を集光して絞り込んだ集光レ ーザビームを平行光である平行レーザビームに成形し、 この平行レーザビームをフィラワイヤとともに被加工部 材の溶接部位に供給してこの被加工部材を溶接を行うこ とを特徴とするレーザ溶接方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はレーザ加工ヘッド及 びこれを用いる切断・溶接方法に関し、特に厚板の切断 及び溶接に適用して有用なものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、レーザビームが有する大きな 30 エネルギーを利用した鋼材の切断及び溶接が行われてい る。これは、図9に示すように、例えばYAGレーザ発 振器が発振するレーザ光を光ファイバ1で加工位置近傍 まで導き、光ファイバ1の端面から出射したレーザ光2 を集光光学系3で集光して絞り込んだ小径の集光レーザ ビーム4を得、この集光レーザビーム4を被加工部材5 被加工部材5の加工部位が前記集光光学系3の焦点Fの 位置に占位するよう集光光学系3を含むレーザ加工ヘッ ドの高さ位置を調整してある。集光レーザビーム4のエ 40 ネルギー密度が最大の位置で所定の加工(レーザ切断及 びレーザ溶接等)を行うためである。ちなみに、加工部 ザビームを得ている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述の如き従来技術に おいては、レーザ加工ヘッドに内蔵する集光光学系3か ら出射した集光レーザビーム4を、焦点Fの位置に占位 する被加工部材5の例えば表面等、加工部位に集光させ ているので、被加工部材5の板厚が薄い場合は、さほど 50 れを用いる切断・溶接方法を提供することを目的とす

4

不都合はないが、板厚が厚くなると問題が生じる。集光 レーザビーム4は焦点Fの位置で最も小径になるが、こ の焦点Fの位置から離れるにつれ、その径が漸増するビ ームであるからである。

【0004】具体的には、レーザ切断及びレーザ溶接の 際、次の様な問題を生起する。

【0005】<レーザ切断の場合>

- 1) 焦点Fの位置を過ぎると集光レーザビーム4の径 が漸増するので、被加工部材5の途中でカーフ幅が広が る等、カーフ幅が一様とはならずテーパ形状となってし まう。
- 2) 当該切断には、アシストガスとして、通常O2 ガ ス又はO2 +N2 の混合ガス等を使用しており、このア シストガスは、図10に示すようなノズル6を介して加 工部位に噴射される。このノズル6は、レーザ加工ヘッ ド7の先端部に形成してあり、集光レーザビーム4と同 軸で且つこの集光レーザビーム4の形状に合わせた形状 のテーパ部6 aをその内周面に有している。この結果、 開口部6bが小径であることとも相俟って開口部6bか ら噴射されるアシストガスの流量を十分なものとするた め、アシストガスのガス圧を高くせざるを得なかった。 この結果、被加工部材5の裏面でのアシストガスの拡散 領域が広範囲に及び、この裏面に保温材(アスベスト 等) 等、可燃性の他の部材が貼着されている場合には、 この他の部材が燃え広がるため、例えば、かかる部材を 鋼材等の被加工部材5から取り外した後、この被加工部 材5のレーザ切断を行う等、別途の作業が必要になる。 このため、当該切断作業の作業能率の低下を招来してし まう。

【0006】<レーザ溶接の場合>

- 1) 図11に示すように、集光レーザビーム4の集光 角のため、厚板である被加工部材5を多層溶接する場 合には、被加工部材5の表面近傍における集光レーザビ ーム4の蹴りを防ぐため、開先幅W。 を広く採る必要が ある。この結果、溶接パス数及び層数の増大を招来し、 溶接作業の効率を悪化させる原因となるばかりでなく、 溶接歪等も生起し易くなる。なお、図中、8は溶接ビー ドである。
- 2) 図12に示すように、溶接面が凹凸形状(三次元 の凹凸曲面等)となっている場合、集光光学系3(図9 参照。) で集光した集光レーザビーム4の焦点Fの位置 が加工部位に一致するよう当該レーザ加工ヘッドの位置 及び姿勢を逐次制御する必要がある。この結果、作業性 も悪く、またこれに伴う制御自体も複雑なものとなって いた。

【0007】本発明は、上記従来技術に鑑み、細径の平 行レーザビームを形成し、厚板であっても一定のカーフ 幅で切断することができ、また狭開先の厚板であっても 良好に溶接を行うことができるレーザ加工ヘッド及びこ

5

る。

[8000]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発 明の構成は次の点を特徴とする。

【0009】1) 入射したレーザ光を集光して出射す る集光光学系と、この集光光学系で集光して絞り込んだ 集光レーザビームを入射して、これを平行光である平行 レーザビームに成形して出射する平行光光学系とを有す ること。

【0010】2) 上記1)に記載するレーザ加工へッ 10 ドにおいて、集光光学系は、これが出射する集光レーザ ビームの収差を除去するよう複数枚のレンズを組み合わ せた組レンズで構成したこと。

【0011】3) 上記1)又は2)に記載するレーザ 加工ヘッドにおいて、平行光光学系から出射された平行 レーザビームを反射する反射体を有するとともに、この 反射体を回動軸回りに揺動することにより前記平行レー ザビームを被加工部材の加工部位において所定幅で揺動 させる揺動手段を有すること。

【0012】4) 上記1)又は2)に記載するレーザ 20 加工ヘッドにおいて、平行光光学系から出射された平行 レーザビームを入射して、これを絞り、横断面形状が線 状の線状レーザビームとなるように成形するシリンドリ カルレンズを有すること。

【0013】5) 上記1)又は2)に記載するレーザ 加工ヘッドにおいて、当該レーザ加工ヘッドの先端部に アシストガスを噴射するダイバージェントノズルを設け たこと。

【0014】6) 上記1)、2)、4)又は5)の何 れか一つに記載するレーザ加工ヘッドと、被加工部材の 30 上方若しくは下方、又は上方及び下方に配設され、被加 工部材の切断部位の状態を検出する状態検出センサと、 状態検出センサの出力信号を解析して加工部位の状態を 表す情報を出力するデータ解析手段と、前記加工ヘッド に向けてレーザ光を出射するレーザ発振器の出力、波形 等を、前記データ解析手段の情報に基づき制御するレー ザ制御手段と、加工ヘッドの先端部から切断部位に向け て噴射するアシストガスを供給するアシストガス供給手 段と、前記データ解析手段が出力する切断部位の情報に 基づきアシストガス供給手段を介して供給するアシスト ガスの供給量等を制御するアシストガス制御手段と、前 記加工ヘッドを被加工部材の切断線に沿って走行させる 駆動源の駆動速度等を制御する加工ヘッド走行制御手段 とを有すること。

【0015】7) 上記3)に記載するレーザ加工へッ ドと、被加工部材の上方若しくは下方、又は上方及び下 方に配設され、被加工部材の切断部位の状態を検出する 状態検出センサと、状態検出センサの出力信号を解析し て切断部位の状態を表す情報を出力するデータ解析手段 と、前記加工ヘッドに向けてレーザ光を出射するレーザ 50 加工部材の切断部位に供給してこの被加工部材を切断す

6

発振器の出力、波形等を、前記データ解析手段の情報に 基づき制御するレーザ制御手段と、加工ヘッドの先端部 から切断部位に向けて噴射するアシストガスを供給する アシストガス供給手段と、前記データ解析手段が出力す る切断部位の情報に基づきアシストガス供給手段を介し て供給するアシストガスの供給量等を制御するアシスト ガス制御手段と、前記加工ヘッドを被加工部材の切断線 に沿って走行させる駆動源の駆動速度等を制御する加工 ヘッド走行制御装置と、加工ヘッド走行制御装置が出力 する加工ヘッドの走行速度指令に基づき加工ヘッドの走 行と同期して平行レーザビームを加工ヘッドの走行方向 に振るよう前記加工ヘッドの反射体の揺動を制御する揺 動制御手段とを有すること。

【0016】8) 上記1)又は2)に記載するレーザ 加工ヘッドと、被加工部材の上方若しくは下方、又は上 方及び下方に配設され、被加工部材の溶接部位の状態を 検出する状態検出センサと、状態検出センサの出力信号 を解析して溶接部位の状態を表す情報を出力するデータ 解析手段と、前記加工ヘッドに向けてレーザ光を出射す るレーザ発振器の出力、波形等を、前記データ解析手段 の情報に基づき制御するレーザ制御手段と、溶接部位に フィラワイヤを供給するフィラワイヤ供給手段と、前記 データ解析手段が出力する溶接部位の情報に基づきフィ ラワイヤ供給手段を介して供給するフィラワイヤの供給 速度等を制御するフィラワイヤ供給制御手段と、前記加 エヘッドを溶接部材の加工線に沿って走行させる駆動源 の走行速度等を制御する加工ヘッド走行制御装置とを有 すること。

【0017】9) 上記3) に記載するレーザ加工ヘッ ドと、被加工部材の上方若しくは下方、又は上方及び下 方に配設され、被加工部材の溶接部位の状態を検出する 状態検出センサと、状態検出センサの出力信号を解析し て溶接部位の状態を表す情報を出力するデータ解析手段 と、前記加工ヘッドに向けてレーザ光を出射するレーザ 発振器の出力、波形等を、前記データ解析手段の情報に 基づき制御するレーザ制御手段と、溶接部位にフィラワ イヤを供給するフィラワイヤ供給手段と、前記データ解 析手段が出力する溶接部位の情報に基づきフィラワイヤ 供給手段を介して供給するフィラワイヤの供給速度等を 制御するフィラワイヤ供給制御手段と、前記加工ヘッド を被加工部材の溶接線に沿って走行させる駆動源の駆動 速度等を制御する加工ヘッド走行制御装置と、加工ヘッ ド走行制御装置が出力する加工ヘッドの走行速度指令に 基づき加工ヘッドの走行と同期して平行レーザビームを 溶接部位の幅方向に振るよう前記加工ヘッドの反射体の 揺動を制御する揺動制御手段とを有すること。

【0018】10) レーザ光を集光して絞り込んだ集 光レーザビームをの平行光である平行レーザビームに成 形し、この平行レーザビームをアシストガスとともに被 ること。

【0019】11) レーザ光を集光して絞り込んだ集 光レーザビームを平行光である平行レーザビームに成形 し、この平行レーザビームをフィラワイヤとともに被加 工部材の溶接部位に供給してこの被加工部材を溶接を行 うこと。

[0020]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態を図面に 基づき詳細に説明する。

【0021】〈第1の実施の形態〉図1は本発明の第1 10の実施の形態に係るレーザ加工ヘッドを示す説明図で、(a)は全体図、(b)はその平行光光学系11を抽出して示す拡大図である。両図に示すように、光ファイバ1はレーザ発振器から出射されたレーザ光を当該レーザ加工ヘッド17の位置迄導くもので、その先端部からレーザ光2を照射する。集光光学系3は、入射したレーザ光2を集光して絞り込んだ集光レーザビーム4を出射する。本形態における集光光学系3は、これが出射する集光レーザビーム4の収差を除去するよう複数枚のレンズを組み合わせた組レンズで構成してある。このことにより、後述する平行光光学系11の出射光として得る平行レーザビーム12の平行度を良好に保持し得る。

【0022】平行光光学系11は、集光光学系3で集光して絞り込んだ集光レーザビーム4を入射して、これを平行光である平行レーザビーム12に成形して出射する。この平行光光学系11は、図1(b)に拡大して示すように、例えば平凹レンズ11aで好適に形成し得る。また、両凹レンズであっても勿論良い。図中、11bは保護ガラスである。

【0023】ダイバージェントノズル13は、その内部30に狭窄部13a及び開口部13bに向かって狭窄部13aに連続する拡幅部13cを有して当該レーザ加工へッド17の先端部に形成してあり、その内部の平行レーザビーム12との間の隙間を介して被加工部材5に向けて切断加工時のアシストガスを噴射するようになっている。このダイバージェントノズル13を介して噴射するアシストガスは平行な整流となり平行レーザビーム12に沿う、長い平行なガス流を形成することができる。

【0024】かかるレーザ加工ヘッド17を用いれば、各横断面におけるエネルギー密度がほぼ同じ平行レーザ 40 ビーム12を得ることができるので、被加工部材5が厚板の場合であっても、その厚さ方向に同様のエネルギー密度のレーザ光を照射できる。また、ダイバージェントノズル13を介してアシストガスを供給した場合には、このアシストガスを被加工部材5の厚さ方向に均一に供給することができる。

【0025】なお、本形態の加工レーザヘッド17はレーザ溶接、特に厚板のレーザ溶接に好適に適用することができるが、この場合には、当然アシストガスを供給するためのダイバージェントノズル13は不要となる。

8

【0026】 <第2の実施の形態>図2(a)は本発明の第2の実施の形態に係るレーザ加工へッドを示す説明図である。同図に示すように、本形態に係るレーザ加工へッド27は、図1に示すレーザ加工へッド17に平行レーザビーム12の揺動機構を追加したものである。そこで、図2中、図1と同一部分には同一番号を付し、重複する説明は省略する。

【0027】本形態に係るレーザ加工ヘッド27においては、平行レーザビーム12の光路の途中に、反射体である全反射ミラー21が配設してあり、この全反射ミラー21を駆動源22で回動軸23を回動中心として時計方向及び反時計方向に回動して揺動するようになっている。

【0028】当該レーザ加工ヘッド27を切断用のレーザ加工ヘッド27として使用する場合、揺動方向はレーザ加工ヘッド27の走行方向(図中の矢印で示すその右から左方向)に沿う方向とする。すなわち、当該切断作業の最初は、平行レーザビーム12を直角下方に向けて切断を開始し、切断の進行に伴う加工の状態に応じ適宜走行方向の前後に振るようにする。

【0029】このことにより、本形態に係るレーザ加工 ヘッドを用いるレーザ切断では、切断能力を向上させる ことができる。すなわち、被加工部材5の厚さ方向の切 断線5aを、被加工部材5の表面に対してほぼ直角とす ることができ、この切断線5aを可及的に短縮すること ができる。ちなみに、かかる揺動を行わない場合、図2 (b)に示すように、切断線5bは、大きくカーブして しまう。そして、かかる傾向は、被加工部材5の板厚が 厚くなれば、厚くなる程顕著になる。

【0030】また、本形態によれば、カーフ内に残留したドロスを再切断して除去可能であるため、O2 +N2 の混合ガスであるアシストガスを用いるレーザ切断において、O2 の量を低減することにより小カーフ幅切断を実現することができる。

【0031】当該レーザ加工ヘッド27を溶接用のレーザ加工ヘッド27として使用する場合、揺動方向はレーザ加工ヘッド27の走行方向と直角な方向(溶接線の幅方向)とする。このように、溶接線の幅方向にオッシレートすることにより、開先の両エッジ部にも十分な熱量を供給することができ、その分溶接品質の向上を図ることができる。

【0032】 <第3の実施の形態>図3(a)は本発明の第3の実施の形態に係るレーザ加工ヘッドを示す説明図である。同図に示すように、本形態に係るレーザ加工ヘッド37は、図1に示すレーザ加工ヘッド17にシリンドリカルレンズ31を追加したものである。そこで、図3中、図1と同一部分には同一番号を付し、重複する説明は省略する。

【0033】本形態に係るレーザ加工ヘッド37におい 50 ては、平行レーザビーム12の光路の途中にシリンドリ

カルレンズ31が配設してあり、その出射光として線状 の線状レーザビーム32を得る。さらに詳言すると、図 3 (b) に示すように、シリンドリカルレンズ31に は、横断面形状が円形の平行レーザビーム12が入射さ れる。この平行レーザビーム12は、シリンドリカルレ ンズ31を通過することにより線状レーザビーム32と なる。この線状レーザビーム32は、長さが平行レーザ ビーム12の直径と同長で、幅が、シリンドリカルレン ズ31から離れるにつれ、図3(b)のロ)、ハ)、 ニ) に示すように漸減する横断面形状が長方形のレーザ 10 ビームである。 すなわち、 シリンドリカルレンズ31の 焦点位置では、図3 (b)の二)に示すように、最も幅 狭のエネルギ密度が最大の線状レーザビーム32が得ら

【0034】当該レーザ加工ヘッド37を切断用のレー ザ加工ヘッド37として使用する場合、線状レーザビー ム32の長手方向と当該レーザ加工ヘッド37との走行 方向を一致させる。かかる状態で、切断を行うことによ り、線状レーザビーム32の長手方向を切断方向として いるので、切断遅れの発生が懸念される場合でも線状レ ーザビーム32の後部で所定位置の切断を行うことがで き、この切断遅れを未然に回避できる。

【0035】上述の如くレーザ加工ヘッドに関して3つ の実施の形態を説明したが、必要に応じ、各加工ヘッド を組み合わせた構成とすることもできる。すなわち、レ ーザ加工ヘッド27、37をレーザ切断に用いる場合に は、アシストガスを噴射するためのノズルが必要にな る。レーザ加工ヘッド27、37におけるノズルをレー ザ加工ヘッド17のダイバージェントノズル13で構成 することも可能であり、この場合にはアシストガスの供 30 給に関してレーザ加工ヘッド17と同様の作用・効果を 得る。また、レーザ加工ヘッド27にシリンドリカルレ ンズ31を組み合わせても良い。この場合、揺動による 線状レーザビーム32の移動で切断速度の更なる高速化 を実現し得る。

【0036】 <第4の実施の形態>図4は本発明の第4 の実施の形態に係るレーザ切断装置を示すブロック線図 である。同図に示すように、加工ヘッド」は、上記レー ザ加工ヘッド17、37又はこれらの組み合わせヘッド である。すなわち、平行レーザビーム12又は線状レー 40 ザビーム32を被加工部材5に向けて照射するものであ る。状態検出センサ41、42は、被加工部材5の上方 及び下方に配設され、被加工部材5の切断部位の状態を 検出するものである。すなわち、この場合の切断部位の 状態は、この部分から発する光の光量、音又はこの部分 の画像情報で把握することができ、これを被加工部材5 の表面及び裏面に関して取り込んでいる。状態検出セン サ41、42は、必ずしも上下に設ける必要はなく、場 合によっては上方又は下方の状態検出センサ42は省略 することができる。データ解析装置43は、状態検出セ 50 圧を従来に較べ低減しても十分な酸素を供給することが

10

ンサ41、42の出力信号を解析して加工部位の状態を 表す情報を出力する。レーザ制御装置44は、前記加工 ヘッド I に向けてレーザ光を出射するレーザ発振器45 の出力、波形等を、前記データ解析装置43の情報に基 づき制御する。すなわち、前記データ解析装置43の情 報に基づき、被加工部材5の板厚、加工ヘッド I の移動 速度等をパラメータとして最適な強度のレーザ光が出力 されるよう制御する。光ファイバ46はレーザ発振器4 5が照射したレーザ光を加工ヘッド I に導入するための ものである。アシストガス供給装置47は、加工ヘッド Iの先端部から被加工部材5の切断部位に向けて噴射す るアシストガスを供給する。アシストガス制御装置48 は、データ解析装置43が出力する切断部位の情報に基 づきアシストガス供給装置47を介して供給するアシス トガスの供給量等を制御する。加工ヘッド走行制御装置 49は、データ解析装置43が出力する切断部位の情報 に基づき加工ヘッド I を被加工部材 5の切断線に沿って 走行させる駆動源50の駆動速度等を制御する。ここ で、加工ヘッド走行制御装置49は、データ解析装置4 3が出力する切断部位の情報に基づき所定の走行制御を 行う必要はなく、データ解析装置43からは独立した速 度制御系とすることも可能である。この場合は、加工へ ッド走行制御装置49は、予め設定された速度で加工へ ッドIが走行するよう制御する。

【0037】かかるレーザ切断装置においては、駆動源 50で加工ヘッド I を走行させながらアシストガスとと もに平行レーザビーム12又は線状レーザビーム32を 被加工部材5の切断線に沿って照射する。このとき平行 レーザビーム12は被加工部材5の板厚方向に関してほ ば同一のエネルギー密度を有するので、被加工部材5が 厚板であっても良好にこれを切断することができる。ま た、線状レーザビーム32の場合は、加工部位が狭隘な 部分にあっても遠方から効率良く所定の切断を行うこと ができる。

【0038】すなわち、レーザ光2(図1参照。)を集 光して絞り込んだ集光レーザビーム4(図1参照。)を 平行光である平行レーザビーム12に成形することで、 被加工部材5が厚板であっても、平行レーザビーム12 をアシストガスとともに被加工部材5の切断部位に供給 して良好に被加工部材5を切断することができる。

【0039】ところで、近年、レーザ発振器45は大出 力化しており、したがってレーザビームの径を、例えば の平行レーザビーム12としても十分大きな切断エネル ギーを得ることができる。

【0040】さらに、本実施の形態においては平行レー ザビーム12を利用しているので、従来の如き集光レー ザビーム4に較ペアシストガスを噴射するためのノズル の形状に自由度がある。この結果、アシストガスのガス できる。このようにガス圧を低くした場合には、被加工 部材5の裏面側に抜けるアシトスガスのガス圧も低減さ れ、この裏面側に可燃性の部材、例えばアスベスト等の 保温材等が貼着されていても、これが燃え広がることは ない。このため、被加工部材5と可燃性の部材とを一体 的に切断することも可能になる。これにより、厚板の鋼 材とアスベスト等の保温材が一体化された部分を多く有 する原子炉の解体に適用してその作業性を飛躍的に向上 させることができる。

【0041】 <第5の実施の形態>図5は本発明の第5 の実施の形態に係るレーザ溶接装置を示すブロック線図 である。同図に示すように、加工ヘッドIIは、上記レー ザ加工ヘッド17を用いている。すなわち、図4に示す レーザ切断装置と同様に、平行レーザビーム12を被加 工部材5に向けて照射するものであり、アシストガスの 供給系を除去し、シールドガスの供給系及びフィラワイ ヤの供給系を設けた以外は、図4に示すレーザ切断装置 と同様の構成となる。そこで、図5中、図4と同一部分 には同一番号を付し、重複する説明は省略する。

【0042】シールドガス供給装置51は、平行レーザ 20 ビーム12及びフィラワイヤを囲繞するよう、シールド ガスを加工ヘッドIIの先端部から被加工部材5の切断部 位に向けて噴射する。シールドガス制御装置52は、デ ータ解析装置43が出力する溶接部位の情報に基づきシ ールドガス供給装置51を介して供給するシールドガス の供給量等を制御する。フィラワイヤ供給装置53は、 被加工部材5の溶接部位にフィラワイヤを供給するもの である。フィラワイヤ供給制御装置54は、データ解析 装置43が出力する溶接部位の情報に基づきフィラワイ ヤ供給装置53を介して供給するフィラワイヤの供給速 30 度等を制御する。

【0043】かかるレーザ溶接装置においては、駆動源 50で加工ヘッドIIを走行させながらフィラワイヤとと もに平行レーザビーム12を被加工部材5の溶接線に沿 って照射する。このとき平行レーザビーム12は被加工 部材5の板厚方向に関してほぼ同一のエネルギー密度を 有するばかりでなく、横断面の形状におけるビード径が ほぼ同一であるので、図6に示すように、被加工部材5 の板厚が厚くても、この被加工部材5の板厚方向の何れ の位置でも同様の開先幅Wo とすることができる。この 40 ため、開先幅Woを可及的に小さくすることができ、溶 接層数及び溶接パス数を可及的に低減し得る。なお、図 6中、8は溶接ビードである。

【0044】また、図9に示すように、溶接面が凹凸形 状 (三次元の凹凸曲面等) となっている場合でも、加工 ヘッドIIの高さ位置を調節することなく同一高さで溶接 作業を行うことができる。平行レーザビーム12は被加 工部材5の高さ方向の幅がほぼ同一であるからである。 この結果、上記凹凸形状等の複雑な形状であっても、複 雑な加工ヘッド11の高さ位置制御を行う必要もなく、高 50 ので、平行度の高い良質の平行レーザビームを得ること

12

効率の溶接作業を実施し得る。

【0045】すなわち、レーザ光2(図1参照。)を集 光して絞り込んだ集光レーザビーム4(図1参照。)を 平行光である平行レーザビーム12に成形することで、 被加工部材5が厚板であっても、平行レーザビーム12 をフィラワイヤとともに被加工部材5の溶接部位に供給 して良好に被加工部材5を溶接することができる。

【0046】 <第6の実施の形態>図8は本発明の第6 の実施の形態に係る平行レーザビーム12の揺動機構を 有するレーザ切断装置及び溶接装置の図4及び図5に追 加する部分を示すブロック線図である。すなわち、同図 に示す、揺動制御装置61、駆動源22及び全反射ミラ -21を図4及び図5に示す装置に追加している。 長焦 点光学系62は、集光光学系3(図1参照。)及び平行 光光学系11(図1参照。)を合わせたものである。

【0047】ここで、当該揺動機構を図4に示すレーザ 切断装置に適用する場合、揺動制御装置61は、加工へ ッド走行制御装置49が出力する加工ヘッドIの走行速 度指令に基づき加工ヘッドIの走行と同期して平行レー ザビーム12を加工ヘッドIの走行方向に振るよう前記 全反射ミラー21の揺動を制御する。 一方、 図5に示す レーザ溶接装置に適用する場合には、加工ヘッド走行制 御装置49が出力する加工ヘッドIIの走行速度指令に基 づき加工ヘッドIIの走行と同期して平行レーザビーム1 2を溶接部位の幅方向に振るよう全反射ミラー21の揺 動を制御する。

【0048】かくして、レーザ切断装置に追加した場合 は、切断線5a(図2参照。)の直線化により、その切 断速度の向上に資することができる。また、溶接装置に 追加した場合には、開先の端部にも十分な熱を供給する ことができる。

[0049]

【発明の効果】以上実施の形態とともに具体的に説明し た通り、〔請求項1〕に記載する発明は、入射したレー ザ光を集光して出射する集光光学系と、この集光光学系 で集光して絞り込んだ集光レーザビームを入射して、こ れを平行光である平行レーザビームに成形して出射する 平行光光学系とを有するので、軸方向に亘り均一をエネ ルギー密度を有する平行レーザビームを得ることができ る。この結果、厚板の切断、溶接に適用して最適なもの となり、これらの作業を迅速且つ簡便に進めることがで きる。また、切断に用いる場合には、アシストガスを噴 射するためのノズルが必要になるが、このノズルの形状 の自由度が増すので、ノズル回りの形状を合理的なもの とすることができる。

【0050】〔請求項2〕に記載する発明は、〔請求項 1) に記載するレーザ加工ヘッドにおいて、集光光学系 は、これが出射する集光レーザビームの収差を除去する よう複数枚のレンズを組み合わせた組レンズで構成した

ができ、〔請求項1〕に記載する発明の作用・効果を確 実且つ顕著なものとすることができる。

【0051】〔請求項3〕に記載する発明は、〔請求項 1〕又は〔請求項2〕に記載するレーザ加工ヘッドにお いて、平行光光学系から出射された平行レーザビームを 反射する反射体を有するとともに、この反射体を回動軸 回りに揺動することにより前記平行レーザビームを被加 工部材の加工部位において所定幅で揺動させる揺動手段 を有するので、レーザ切断の場合には、板厚方向におい て切断線の直線化を図ることができ、これにより切断作 10 業の迅速化を達成し得る。また、レーザ溶接の場合に は、開先の両端部の部分にも十分な熱を供給することが できるので、溶接品質の向上を図ることができる。

【0052】〔請求項4〕に記載する発明は、〔請求項 1〕又は〔請求項2〕に記載するレーザ加工ヘッドにお いて、平行光光学系から出射された平行レーザビームを 入射して、これを絞り、横断面形状が線状の線状レーザ ビームとなるように成形するシリンドリカルレンズを有 するので、カーフ幅の狭い、切断方向に伸びる線状レー ザビームを得ることができる。この結果、カーフ幅の狭 20 い切断線で被加工部材を切断するとともに、線状レーザ ビームの前部のみならず後部でも熱を供給して切断の遅 れを未然に防止し得る。

【0053】〔請求項5〕に記載する発明は、〔請求項 1〕又は〔請求項2〕に記載するレーザ加工ヘッドにお いて、当該レーザ加工ヘッドの先端部にアシストガスを 噴射するダイバージェントノズルを設けたので、ダイバ ージェントノズルの整流効果により、軸方向に均一なア シストガスの流れを形成することができ、板厚が厚い被 加工部材であってもその板厚方向に十分なアシストガス 30 を供給することができ、良好なレーザ切断に資すること ができる。

【0054】〔請求項6〕に記載する発明は、〔請求項 1〕、〔請求項2〕、〔請求項4〕又は〔請求項5〕の 何れか一つに記載するレーザ加工ヘッドと、被加工部材 の上方若しくは下方、又は上方及び下方に配設され、被 加工部材の切断部位の状態を検出する状態検出センサ と、状態検出センサの出力信号を解析して加工部位の状 態を表す情報を出力するデータ解析手段と、前記加工へ ッドに向けてレーザ光を出射するレーザ発振器の出力、 波形等を、前記データ解析手段の情報に基づき制御する レーザ制御手段と、加工ヘッドの先端部から切断部位に 向けて噴射するアシストガスを供給するアシストガス供 給手段と、前記データ解析手段が出力する切断部位の情 報に基づきアシストガス供給手段を介して供給するアシ ストガスの供給量等を制御するアシストガス制御手段 と、前記加工ヘッドを被加工部材の切断線に沿って走行 させる駆動源の駆動速度等を制御する加工ヘッド走行制 御手段とを有するので、レーザ切断において、〔請求項

14

記載する加工ヘッドが有する作用・効果を得ることがで きる。この結果、被加工部材の板厚が厚い場合でも良好 にこれを切断し得る。さらに、アシストガスを噴射する ためのノズルの形状に自由度があり、アシストガスのガ ス圧を従来に較べ低減しても十分な酸素を供給すること ができる。この結果、被加工部材の裏面側に抜けるアシ トスガスの拡散の程度も低減され、この裏面側に可燃性 の部材、例えばアスベスト等の保温材等が貼着されてい ても、これが燃え広がることはない。このため、被加工 部材と可燃性の部材とを一体的に切断することも可能に なり、当該切断作業の効率の飛躍的な向上を図ることが できる。

【0055】〔請求項7〕に記載する発明は、〔請求項 3〕に記載するレーザ加工ヘッドと、被加工部材の上方 若しくは下方、又は上方及び下方に配設され、被加工部 材の切断部位の状態を検出する状態検出センサと、状態 検出センサの出力信号を解析して切断部位の状態を表す 情報を出力するデータ解析手段と、前記加工ヘッドに向 けてレーザ光を出射するレーザ発振器の出力、波形等 を、前記データ解析手段の情報に基づき制御するレーザ 制御手段と、加工ヘッドの先端部から切断部位に向けて 噴射するアシストガスを供給するアシストガス供給手段 と、前記データ解析手段が出力する切断部位の情報に基 づきアシストガス供給手段を介して供給するアシストガ スの供給量等を制御するアシストガス制御手段と、前記 加工ヘッドを被加工部材の切断線に沿って走行させる駆 動源の駆動速度等を制御する加工ヘッド走行制御装置 と、加工ヘッド走行制御装置が出力する加工ヘッドの走 行速度指令に基づき加工ヘッドの走行と同期して平行レ ーザビームを加工ヘッドの走行方向に振るよう前記加工 ヘッドの反射体の揺動を制御する揺動制御手段とを有す るので、〔請求項6〕に記載するレーザ切断装置の作用 ・効果に加え、被加工部材に照射するレーザビームを切 断方向に振ることができる。この結果、板厚方向におい て切断線の直線化を図ることができ、これにより切断作 業の迅速化を達成し得る。

【0056】〔請求項8〕に記載する発明は、〔請求項 1〕又は〔請求項2〕に記載するレーザ加工ヘッドと、 被加工部材の上方若しくは下方、又は上方及び下方に配 設され、被加工部材の溶接部位の状態を検出する状態検 出センサと、状態検出センサの出力信号を解析して溶接 部位の状態を表す情報を出力するデータ解析手段と、前 記加工ヘッドに向けてレーザ光を出射するレーザ発振器 の出力、波形等を、前記データ解析手段の情報に基づき 制御するレーザ制御手段と、溶接部位にフィラワイヤを 供給するフィラワイヤ供給手段と、前記データ解析手段 が出力する溶接部位の情報に基づきフィラワイヤ供給手 段を介して供給するフィラワイヤの供給速度等を制御す るフィラワイヤ供給制御手段と、前記加工ヘッドを溶接 1〕、〔請求項2〕、〔請求項4〕又は〔請求項5〕に 50 部材の加工線に沿って走行させる駆動源の走行速度等を

制御する加工ヘッド走行制御装置とを有するので、レーザ溶接において、〔請求項1〕又は〔請求項2〕に記載する加工ヘッドが有する作用・効果を得ることができる。この結果、被加工部材の板厚が厚い場合でも狭開先とすることができ、可及的に少ない溶接パス及び層数で所望の厚板の溶接を行うことができ、被加工部材に対する熱歪み等の影響も十分低減できる。また、溶接面が凹凸形状(三次元の凹凸曲面等)となっている場合でも、加工ヘッドの高さ位置を調節することなく同一高さで溶接作業を行うことができるので、複雑な形状であっても、複雑な加工ヘッドの高さ位置制御を行う必要もな

く、高効率の溶接作業を実施し得る。

【0057】〔請求項9〕に記載する発明は、〔請求項 3) に記載するレーザ加工ヘッドと、被加工部材の上方 若しくは下方、又は上方及び下方に配設され、被加工部 材の溶接部位の状態を検出する状態検出センサと、状態 検出センサの出力信号を解析して溶接部位の状態を表す 情報を出力するデータ解析手段と、前記加工ヘッドに向 けてレーザ光を出射するレーザ発振器の出力、波形等 を、前記データ解析手段の情報に基づき制御するレーザ 20 制御手段と、溶接部位にフィラワイヤを供給するフィラ ワイヤ供給手段と、前記データ解析手段が出力する溶接 部位の情報に基づきフィラワイヤ供給手段を介して供給 するフィラワイヤの供給速度等を制御するフィラワイヤ 供給制御手段と、前記加工ヘッドを被加工部材の溶接線 に沿って走行させる駆動源の駆動速度等を制御する加工 ヘッド走行制御装置と、加工ヘッド走行制御装置が出力 する加工ヘッドの走行速度指令に基づき加工ヘッドの走 行と同期して平行レーザビームを溶接部位の幅方向に振 るよう前記加工ヘッドの反射体の揺動を制御する揺動制 30 御手段とを有するので、〔請求項8〕に記載するレーザ 切断装置の作用・効果に加え、被加工部材に照射するレ ーザビームを溶接方向と直角方向に振ることができる。 この結果、溶接線開先部の両端部における被加工部材の 溶け込みを十分なものとすることができ、高品質の溶接 を実現できる。

【0058】〔請求項10〕に記載する発明は、レーザ 光を集光して絞り込んだ集光レーザビームを平行光であ る平行レーザビームに成形し、この平行レーザビームを アシストガスとともに被加工部材の切断部位に供給して 40 この被加工部材を切断するので、〔請求項6〕に記載す る発明と同様の効果を得る。

【0059】〔請求項11〕に記載する発明は、レーザ 光を集光して絞り込んだ集光レーザビームを平行光であ る平行レーザビームに成形し、この平行レーザビームを フィラワイヤとともに被加工部材の溶接部位に供給して この被加工部材を溶接を行うので、〔請求項9〕に記載 16

する発明と同様の効果を得る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係るレーザ加工へッドを示す説明図で、(a)は全体図、(b)はその平行光光学系を抽出して示す拡大図である。

【図2】本発明の第2の実施の形態に係るレーザ加工へッドを示す説明図で、(a)は全体図、(b)はこの場合の被加工部材の切断線の様子を示す説明図である。

【図3】本発明の第3の実施の形態に係るレーザ加工へ 10 ッドを示す説明図で、(a)は全体図、(b)はそのビームの形状を示す説明図である。

【図4】本発明の第4の実施の形態に係るレーザ切断装置を示すブロック線図である。

【図5】本発明の第5の実施の形態に係るレーザ溶接装 置を示すブロック線図である。

【図6】図5に示すレーザ溶接装置による溶接の態様を 示す説明図である。

【図7】図5に示すレーザ溶接装置による溶接の態様を 示す説明図である。

〇 【図8】図4及び図5に示す装置に追加して有用な揺動機構を示すブロック線図である。

【図9】従来技術に係るレーザ加工ヘッドを示す説明図である。

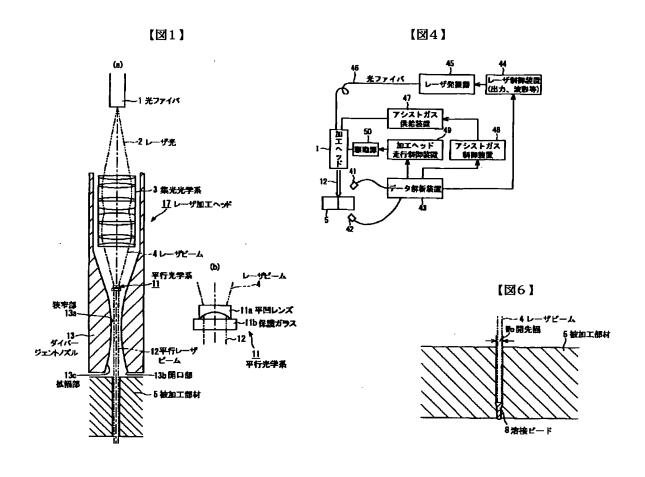
【図10】図9に示すレーザ加工ヘッドのノズル部分の 一例を示す説明図である。

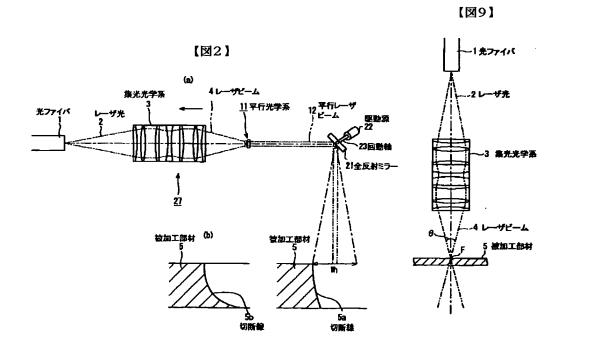
【図11】図9に示すレーザ溶接装置による溶接の態様を示す説明図である。

【図12】図9に示すレーザ溶接装置による溶接の態様を示す説明図である。

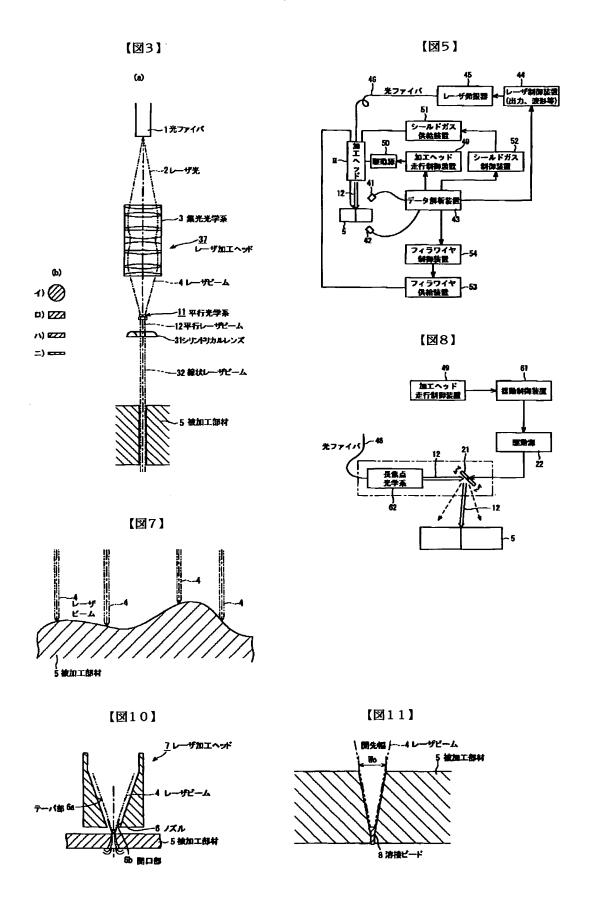
0 【符号の説明】

- 1 光ファイバ
- 2 レーザ光
- 3 集光光学系
- 4 集光レーザビーム
- 5 被加工部材
- 11 平行光光学系
- 12 平行レーザビーム
- 13 ダイバージェントノズル
- 17 レーザ加工ヘッド
- 21 全反射ミラー
- 22 駆動源
- 27 レーザ加工ヘッド
- 31 シリンドリカルレンズ
- 32 線状レーザビーム
- 37 レーザ加工ヘッド
- 41 状態検出センサ
- 42 状態検出センサ

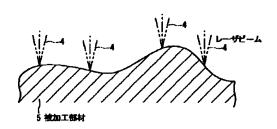




. . . .



【図12】



フロントページの続き

(72)発明者 赤羽 祟

兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目1番1

号 三菱重工業株式会社神戸造船所内

(72)発明者 斉木 秀男

兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目1番1

号 三菱重工業株式会社神戸造船所内

(72)発明者 小室 敏也

東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 三

菱重工業株式会社内

Fターム(参考) 4E068 AE00 BA06 CB01 CC00 CC01

CD13 CH03